

## Установка бесконтактного измерения удельного сопротивления ЕС-80

Установка бесконтактного измерения удельного сопротивления ЕС-80

**Производитель:**

Napson

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Измерения в данной установке реализованы на основе вихревых токов, возникающих в образце при помещении его в переменное магнитное поле. Установка позволяет работать с круглыми подложками диаметром от 20 до 200 мм, а также с квадратными подложками размером до 156x156 мм. Широкий спектр рабочих материалов, точность измерений в соответствии со стандартами ASTM, компактный дизайн и простота использования позволяют использовать установку как в научно-исследовательских целях, так и на мелкосерийном производстве.

Измеряемые материалы:

- Полупроводниковые материалы, материалы солнечных элементов (Si, poly-Si, SiC и т.д.)
- Наноматериалы (углеродные нанотрубки, DLC, графен, серебряные нанопроволоки и т.д.)
- Тонкие проводящие пленки (металл, ITO, IZO т.д.)
- Эпитаксиальные слои, легированные образцы
- Сложные полупроводниковые материалы (GaAs, GaN, InP, GaSb, и т.д.)

Особенности:

- Простота использования и компактный дизайн
- Возможность работы с пластинами диаметром до 200 мм
- Возможность работы с квадратными подложками размером до 156x156 мм
- Запуск автоматического измерения, после установки образца под зондом
- Легкость настройки измерений с помощью поворотного переключателя
- 4 конфигурации установки в зависимости от диапазона измерений (0,01~0,5 Ом/□, 0,5~ 10 Ом/□, 10~1000 Ом/□, 1000~3000 Ом/□)

## Технические характеристики:

Размер образца	макс. Ø200 макс. 156x156 мм
Диапазон измерения поверхностного сопротивления [Rs], в зависимости от измерительной головки	0,01 – 0,5 Ом/□ 0,5 – 10 Ом/□ 10 – 1000 Ом/□ 1000 – 3000 Ом/□ 5 – 500 Ом/□
Диапазон измерения удельного сопротивления [R], в зависимости от измерительной головки	0,001 – 0,05 Ом•см 0,05 – 0,5 Ом•см 0,5 – 60 Ом•см 60 – 200 Ом•см 0,2 – 15 Ом•см
Управление	Ручное
Габаритные размеры (ШхГхВ)	255x275x95 мм